研究評価委員会分科会の設置について

NEDO技術委員・技術委員会等規程第32条に基づき、 研究評価委員会において、

研究評価委員会

「次世代材料評価基盤技術開発/有機薄膜太陽電池材料の評価基盤技術開発」 (事後評価)分科会

が設置された。

表 1 研究評価委員会「次世代材料評価基盤技術開発/ 有機薄膜太陽電池材料の評価基盤技術開発」(事後評価) 分科会委員名簿

	氏名	所属、役職
分科 会長	大森裕	大阪大学 名誉教授
分科 会長 代理	たかむら まこと 高村 誠	ローム株式会社 基礎研究開発部 研究管理課 次席研究員
委員	大下 浄治	広島大学大学院 工学研究科 応用化学専攻 教授
	たかぎ ともこ 高木 朋子	株式会社IHI 産業システム・汎用機械事業領域 熱・表面処理SBU 主幹
	みやさか つとむ 宮坂 力	桐蔭横浜大学 医用工学部 特任教授
	やまだ あきら 山田 明	東京工業大学 工学院 電気電子系 教授
	やまだ ひろこ 山田 容子	奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 物質創成科学領域 教授

敬称略、五十音順